

Programm der Sitzung

22.-24. Sept. 2025



4th SIS100 Workshop Procurement and Installation

Session 2

Kloster Eberbach, Mönchsrefektorium
65346 Eltville im Rheingau

Di., 23. September

13:45

Session 2: Session RT Systems

Sitzung | **Ort:** Kloster Eberbach, Mönchsrefektorium, 65346 Eltville im Rheingau | **Vorsitzender:** Niels Pyka

13:45–14:10 Uhr

Status nc magnet manufacturing and installation with reference to "ready for installation"

Sprecher

Peter Rottländer

14:10–14:35 Uhr

Status PC procurement and installation

Sprecher

Valentyn Plyusnin

14:35–14:50 Uhr

Status RF acceleration and compression systems - Procurement and status of installation

Sprecher

Ulrich Laier

14:50–15:20 Uhr

Status of LLRF procurements and installation with reference to completion

Sprecher

Dieter Etienne Mia Lens

15:20–15:35 Uhr

Status of laser cooling equipment incl. laser lab interior and delivery of laser systems

Sprecher

Dr. Danyal Winters

15:35–16:00 Uhr

Status injection and extraction HV pulse power systems including mitigation plan for HV issues

Sprecher

Isfried Petzenhauser

16:00

16:20

Session 2: Session RT Systems

Sitzung | **Ort:** Kloster Eberbach, Mönchsrefektorium, 65346 Eltville im Rheingau | **Vorsitzender:** Niels Pyka

16:20–16:40 Uhr

Status of RT UHV Systems procurement and installation

Sprecher

Stefan Zeller

16:40–16:55 Uhr

Status special installations procurement

Sprecher

Lars Bozyk

16:55-17:20 Uhr

Status of beam instrumentation systems procurement and installation

Sprecher

Piotr Kowina

17:20